

排出源及び周辺環境モニタリング計画

<排出源>

要素	地 点		項 目	頻 度	自主管理目標値
排気 換気	高濃度PCB処理エリア	排気系統(2系統)	PCB	4回/年	排気: 0.01mg/Nm ³ 以下
		換気系統(2系統)			換気: 0.001mg/Nm ³ 以下
	低濃度PCB処理エリア	排気系統(2系統)	ダイオキシン類	2回/年	排気: 100pg-TEQ/Nm ³ 以下 換気: 5pg-TEQ/Nm ³ 以下
			PCB	4回/年	排気: 0.0001mg/Nm ³ 以下
	洗浄槽及びIPA蒸留装置排気を含む排気出口		イソプロピルアルコール	2回/年	40ppm以下
排水	敷地内排水桝(1箇所)		PCB	4回/年	0.0015mg/l以下
			ダイオキシン類	2回/年	5pg-TEQ/l以下
雨水	敷地内雨水桝(3箇所)		PCB	1回/年	0.0015mg/l以下
			ダイオキシン類		5pg-TEQ/l以下

<周辺環境>

下表のとおり現況測定する。

要素	地 点	項 目	頻 度
大気	敷地北西端、南東端(2箇所)	PCB	1回/年
		ダイオキシン類	